**Комлев, Андрей Евгеньевич. Технология осаждения пленок оксида тантала методом реактивного магнетронного распыления : диссертация ... кандидата технических наук : 05.27.02 / Комлев Андрей Евгеньевич; [Место защиты: С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т (ЛЭТИ)].- Санкт-Петербург, 2011.- 166 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-5/261**